

Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

4 курсу в осінньому семестрі 2026/2027 навчального року

			113 Прикладна математика	122 Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка										105 Прикладна фізика та наноматеріали						176 Мікро- та наносистема техніка			
Дні тижня	Група		Година	ІКМ-123	ІКМ-223а	ІКМ-223б	ІКМ-223в	ІКМ-223г	ІКМ-223д	ІКМ-223п	ІКМ-323а	ІКМ-323б	ІКМ-423										
Понеділок	08:30			Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС) Основи комп'ютерної алгебри (163 ГМКГ) Дослідження операцій (162 КМПС) Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)										Іноземна мова		Іноземна мова		Іноземна мова					
	10:25	Програмні засоби моделювання фізичних процесів (проф. Мартиненко Г.Ю.)	ЛАБ	Дисципліна вільного вибору з блоку 1: Обробка зображень та мультимедіа (162 КМПС) Основи комп'ютерної алгебри (163 ГМКГ) Дослідження операцій (162 КМПС) Спеціалізовані бази даних (161 ММІ)														Автоматизоване проектування електронних пристроїв	ЛК				
															Основи проф. безпеки та здоров'я людини					ПЗ			
	12:35	Іноземна мова		Розробка додатків за допомогою .Net. (ст.викл Караман Д.Г.)	ЛАБ	Аналіз динамічних процесів в CAD/CAE системах (проф. Мартиненко Г.Ю.)	ЛАБ	Методологія дослідження систем (доц.Сидоренко О.С.)		ЛК	Deep learning. (Татарінова О.А.)	ЛК		Фізичні основи електроніки (Копиць І.А.)		ЛК	ПР	Автоматизоване проектування електронних пристроїв	ЛК	ПР			
14:30	ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3		ДВВ 3	ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (Погорєлов С.М.)				ЛК	ПР				
16:25																							
Вівторок	08:30	Стек технологій .NET (доц. Овчаренко В.В.)		Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Стек технологій .NET (161 ММІ) Моделювання реалістичних об'єктів в CAD системах (163 ГМКГ) Елементи та системи технічного зору (162 КМПС)										ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (Фомін А.І.)				ЛК					
	10:25	Механіка суцільних середовищ (проф.Львов Г.І.)	ЛК	Дисципліна вільного вибору з блоку 2: Стек технологій .NET (161 ММІ) Моделювання реалістичних об'єктів в CAD системах (163 ГМКГ) Елементи та системи технічного зору (162 КМПС)										Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики (Клочко Н.П.)	ЛК	ПР	Методи структурного аналізу (Малихін С.В.)	ЛК	Матеріали мікро-, наноелектроніки та геліоенергетики (Клочко Н.П.)	ЛК	ПР		
	12:35	Механіка суцільних середовищ	ПР	Розробка додатків за допомогою .Net. (ст.викл Караман Д.Г.)	ЛК	Іноземна мова	Графіка в мобільних пристроях (доц. Шеліхова І.Б)		ЛК	Deep learning. (Лашенко О.Л.)	ЛАБ	Іноземна мова	Методи структурного аналізу (Малихін С.В.)		ЛК	ЛАБ	Програмовані мікро- та наносистеми (Зайцев Р.В.)	ЛК	ЛАБ				
		Стек технологій .NET																					
14:30			Аналіз та тестування програмних систем. (доц. Астахова К.В.)	ЛК		Методологія дослідження систем	ЛАБ	Графіка в мобільних пристроях (доц. Шеліхова І.Б)	ЛАБ	Програмно-апаратні технології створення RTC (проф. Андреев Ю.М.)	ЛК	Фізичні властивості матеріалів (Зубарев Є.М.)		ЛК	ЛАБ	Програмовані мікро- та наносистеми (Зайцев Р.В.)	ЛАБ						
16:25																							
08:30	ВВПП 2		Дисципліна вільного вибору з блоку 3: Кросплатформене програмування (Java) (161 ММІ) Основи Web UI (162 КМПС) Основи дизайну поліграфічних видань (163 ГМКГ) Теорія прийняття рішень (162 КМПС) Мультиагентні системи і технології (169 СІ)																				

[illegible]